

基于ZnO压电薄膜的柔性声表面波器件

周剑¹, 何兴理¹, 金浩^{1*}, 王德苗¹, 骆季奎^{1,2}

1. 浙江大学 信息与电子工程学系, 浙江 杭州 310027;

2. 英国博尔顿大学 可再生能源和环境技术研究所, 博尔顿 BL35AB

Flexible ZnO thin film SAW device on polyimide substrate

ZHOU Jian¹, HE Xing-li¹, JIN Hao^{1,*}, WANG De-miao¹, LUO Ji-kui^{1,2}

1. Department of Information Science & Electronic Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China;

2. Institute of Renewable Energy & Environment Technology, Bolton University, Bolton BL3 5AB U.K

[摘要](#)

[图/表](#)

[参考文献](#)

[相关文章 \(5\)](#)

访问总数: 376292

版权所有 © 2012 《光学精密工程》编辑部

地址: 长春市东南湖大路3888号 邮编: 130033 E-mail: gxjmgc@sina.com

本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发